

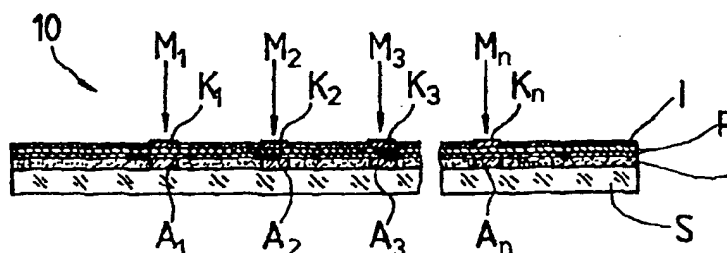


INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6 : A61N 1/04	A2	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 97/05922 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 20. Februar 1997 (20.02.97)
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE96/01428 (22) Internationales Anmeldedatum: 1. August 1996 (01.08.96) (30) Prioritätsdaten: 195 29 371.1 10. August 1995 (10.08.95) DE (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): NMI NATURWISSENSCHAFTLICHES UND MEDIZINIS- CHES INSTITUT [DE/DE]; Eberhardstrasse 29, D-72762 Reutlingen (DE). (72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): NISCH, Wilfried [DE/DE]; Bismarckstrasse 20, D-72072 Tübingen (DE). (74) Anwälte: OTT, Elmar usw.; Kappelstrasse 8, D-72160 Horb (DE).		(81) Bestimmungsstaaten: JP, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). Veröffentlicht Ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts.

(54) Title: MICRO-ELECTRODE ARRANGEMENT

(54) Bezeichnung: MIKROELEKTRODEN-ANORDNUNG



(57) Abstract

The invention relates to a micro-electrode arrangement for the spatially resolved diversion of electric cell potentials or the electrical stimulation of networks of biological cells, e.g. cell cultures, *in vitro* tissue sections or *in vivo* biological tissues. In order to obtain high spatial and time resolution, the invention proposes the application to a substrate (S) of a contact electrode (K₁ to K_n) over a terminal electrode (A₁ to A_n) as micro-electrodes (M₁ to M_n), between which are arranged photosensitive components, preferably in the form of a continuous layer (P). Individual micro-electrodes (M₁ to M_n) are controlled by illuminating the photosensitive layer (P) in their region. The control is preferably exerted by the transmission process through the substrate (S). For this, the substrate (S) and the terminal electrodes (A₁ to A_n) must be translucent. If incident lighting is used for control, the contact electrodes (K₁ to K_n) must be translucent.

(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft eine Mikroelektroden-Anordnung zum ortsaufgelösten Ableiten elektrischer Zellpotentiale oder zur elektrischen Stimulation von Netzwerken biologischer Zellen wie z.B. Zellkulturen, Gewebeschnitte *in vitro* oder biologisches Gewebe *in vivo*. Um eine hohe Orts- und Zeitauflösung zu erreichen, schlägt die Erfindung vor, als Mikroelektroden (M₁ bis M_n) jeweils eine Kontaktierelektrode (K₁ bis K_n) über einer Anschlußelektrode (A₁ bis A_n) auf ein Substrat (S) aufzubringen, zwischen denen lichtempfindliche Elemente, vorzugsweise in Form einer durchgehenden Schicht (P), angeordnet sind. Durch Beleuchten der lichtempfindlichen Schicht (P) im Bereich einzelner Mikroelektroden (M₁ bis M_n) werden diese angesteuert. Die Ansteuerung erfolgt vorzugsweise im Durchlichtverfahren durch das Substrat (S) hindurch. In diesem Fall müssen Substrat (S) und Anschlußelektroden (A₁ bis A_n) lichtdurchlässig sein. Bei Ansteuerung mittels Aufsicht werden die Kontaktierelektroden (K₁ bis K_n) lichtdurchlässig ausgebildet.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AM	Armenien	GB	Vereinigtes Königreich	MX	Mexiko
AT	Österreich	GE	Georgien	NE	Niger
AU	Australien	GN	Guinea	NL	Niederlande
BB	Barbador	GR	Griechenland	NO	Norwegen
BE	Belgien	HU	Ungarn	NZ	Neuseeland
BF	Burkina Faso	IE	Irland	PL	Polen
BG	Bulgarien	IT	Italien	PT	Portugal
BJ	Benin	JP	Japan	RO	Rumänien
BR	Brasilien	KE	Kenya	RU	Russische Föderation
BY	Belarus	KG	Kirgisistan	SD	Sudan
CA	Kanada	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	SE	Schweden
CF	Zentrale Afrikanische Republik	KR	Republik Korea	SG	Singapur
CG	Kongo	KZ	Kasachstan	SI	Slowenien
CH	Schweiz	LI	Liechtenstein	SK	Slowakei
CI	Côte d'Ivoire	LK	Sri Lanka	SN	Senegal
CM	Kamerun	LR	Liberia	SZ	Swasiland
CN	China	LK	Litauen	TD	Tschad
CS	Tschechoslowakei	LU	Luxemburg	TG	Togo
CZ	Tschechische Republik	LV	Lettland	TJ	Tadschikistan
DE	Deutschland	MC	Monaco	TT	Trinidad und Tobago
DK	Dänemark	MD	Republik Moldau	UA	Ukraine
EE	Estland	MG	Madagaskar	UG	Uganda
ES	Spanien	ML	Mali	US	Vereinigte Staaten von Amerika
FI	Finnland	MN	Mongolei	UZ	Usbekistan
FR	Frankreich	MR	Mauretanien	VN	Vietnam
GA	Gabon	MW	Malawi		

1

5

Beschreibung

10

Mikroelektroden-Anordnung

15

Die Erfindung betrifft eine Mikroelektroden-Anordnung zur orts aufgelösten, insbesondere extrazellulären Ableitung Messung elektrischer Zellpotentiale oder zur elektrischen Stimulation von Netzwerken biologischer Zellen.

20

Biologische Zellen oder Netzwerke aus biologischen Zellen wie z. B. Zellkulturen, Gewebeschnitte "in vitro" oder biologisches Gewebe "in vivo" werden in der Elektrophysiologie üblicherweise durch Glasmikroelektroden mit Elektrolytfüllung oder durch Metallmikroelektroden 25 kontaktiert. Die Elektroden werden mittels eines sog. Mikromanipulators in eine Zelle eingestochen (intrazelluläres Verfahren), mit einer Zellmembran in dichten Kontakt gebracht (patch clamp - Verfahren) oder in die Nähe der Zellmembran 30 gebracht (extrazelluläres Verfahren), so daß die Mikroelektroden elektrisch leitend über eine Elektrolytlösung mit den biologischen Zellen des Netzwerks verbunden ist. Der Nachteil dieser Kontaktier-Verfahren ist, daß nur eine oder mit großem Aufwand nur wenige Zellen gleichzeitig mit 35 Mikroelektroden kontaktiert und infolgedessen keine Netzwerkeigenschaften untersucht werden können.

Aus diesem Grunde wurde in neuerer Zeit versucht, ein Netzwerk aus biologischen Zellen mittels Mikroelektroden, die

1

auf ein Substrat (Träger) mit aus der Mikroelektronik bekannten Methoden aufgebracht und mikrostrukturiert sind, an vielen Stellen gleichzeitig zu kontaktieren, um elektrische Zellpotentiale extrazellulär ableiten oder die Zellen elektrisch stimulieren zu können. Dabei sollen die Mikroelektroden in möglichst hoher Dichte angeordnet sein, um eine hohe örtliche Auflösung zu erzielen. Desweiteren sollen die elektrischen Potentiale der Zellen möglichst gleichzeitig, also parallel, abgeleitet bzw. elektrische Potentiale zur Stimulation des Netzwerks gleichzeitig an dessen Zellen angelegt werden können, um eine hohe zeitliche Auflösung zu erreichen.

15 Dabei besteht allerdings das Problem, daß elektrische
Leitungen von den einzelnen Mikroelektroden isoliert bis zu
einer Meß- oder Stimulationselektronik oder dgl. geführt
werden müssen. Die Vielzahl voneinander isolierter,
paralleler Leitungen begrenzt die örtliche Auflösung der
20 Mikroelektroden-Anordnung.

Eine andere Möglichkeit ist, einen integrierten elektronischen Schalter für jede Mikroelektrode auf dem Substrat unterzubringen und die Mikroelektroden im Multiplexbetrieb einzeln oder in Gruppen zeitlich nacheinander mit der Meß- oder Stimulationselektronik zu verbinden (anzusteuern). Dies erfordert einen sehr hohen Aufwand an integrierter Schaltungstechnik (VLSI Technik) und verteuert dadurch die Mikroelektroden-Anordnung ganz erheblich. Des weiteren bleibt die örtliche Auflösung wegen der auf dem Substrat unterzubringenden elektronischen Schalter begrenzt. Darüber hinaus können die Mikroelektroden nicht mehr gleichzeitig, sondern nur einzeln oder in Gruppen nacheinander angesteuert werden, die Zeitauflösung der Ableitung oder Stimulation wird herabgesetzt. Weiterer Nachteil sind Störspannungen, die von den elektronischen Schaltern beim Schalten auf die Mikroelektroden und auf deren Anschlußleitungen übertragen werden können und das Meßsignal überlagern. Diese Störspannungen verschlechtern das

1

Meßergebnis und das Signal/Rauschverhältnis. Die Störspannungen können das Meßsignal um ein Vielfaches übersteigen, weswegen ihr Abklingen nach dem Schalten abgewartet werden muß, bevor überhaupt gemessen oder
5 stimuliert werden kann. Dadurch wird die Zeitauflösung der Mikroelektroden-Anordnung weiter herabgesetzt.

Die Anzahl der Mikroelektroden bekannter Mikroelektroden-
10 Anordnungen ist infolgedessen begrenzt (weniger als 100 Mikroelektroden).

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Mikroelektroden-Anordnung der eingangs genannten Art mit
15 einer sehr großen Anzahl an Mikroelektroden zu schaffen, die durch kleine Abmessungen der Mikroelektroden und Abstände voneinander eine hohe Ortsauflösung und außerdem eine hohe zeitliche Auflösung ermöglicht.

20 Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der Ansprüche 1 und 9 gelöst. Jede Mikroelektrode der erfindungsgemäßen Mikroelektroden-Anordnung weist eine Kontaktierelektrode, einen Anschluß für eine Meß- oder Stimulationselektronik oder dgl., im folgenden als Anschlußelektrode bezeichnet, sowie
25 ein lichtempfindliches Element auf.

Die Kontaktierelektrode ist über eine Elektrolytlösung in elektrisch leitenden Kontakt mit einer biologischen Zelle eines Netzwerks bringbar. Dies erfolgt vorzugsweise, indem
30 die Mikroelektroden-Anordnung an ein Netzwerk biologischer Zellen heran und dadurch die Mikroelektroden in unmittelbare Nähe von Zellmembranen gebracht werden, also extrazellulär. Dabei besteht ein elektrischer Übergangswiderstand (impedanz) zwischen den Zellen und den Mikroelektroden.

35

Das lichtempfindliche Element, das bei Dunkelheit einen sehr hohen elektrischen Widerstand hat, der sich bei Auftreffen von Licht verringert (oder umgekehrt), ist zwischen der Kontaktierelektrode und der Anschlußelektrode angeordnet und

1

dient als Schalter, der die Kontaktierelektrode von der Anschlußelektrode isoliert oder als ohmscher Widerstand mit der Anschlußelektrode verbindet. Betätigt wird dieser
5 Schalter, indem Licht auf ihn, d. h. auf das lichtempfindliche Element, gerichtet wird. Somit ist jede Mikroelektrode für sich durch Licht ansteuerbar, die Mikroelektroden der erfindungsgemäßen Mikroelektroden-Anordnung sind lichtadressierbar.

10

Die Erfindung hat den Vorteil, daß ihre Mikroelektroden sehr kleine Abmessungen aufweisen und sehr dicht beieinander anordenbar sind, so daß sich eine hohe örtliche Auflösung erzielen läßt. Weiterer Vorteil der Erfindung ist, daß die
15 Mikroelektroden einzeln oder in Gruppen gleichzeitig, d. h. parallel ansteuerbar sind, was eine hohe zeitliche Auflösung ermöglicht. Weiterer Vorteil ist, daß durch die Ansteuerung mit Licht keine Störspannungen auftreten, die das Meßsignal überlagern und deren Abklingen vor einer Messung oder bis zu
20 einer Stimulation abgewartet werden müßte.

Die Kontaktierelektroden, das lichtempfindliche Element und die Anschlußelektroden können in zwei oder drei Ebenen übereinander oder auch in eine Ebene nebeneinander auf einem
25 Substrat angeordnet werden. Dabei ergibt die Anordnung in drei Ebenen übereinander die dichteste Anordnung der Mikroelektroden beieinander und damit die höchste örtliche Auflösung.

30 Zur Isolation der Kontaktierelektroden und der Anschlußelektroden der verschiedenen Mikroelektroden voneinander kann das lichtempfindliche Element dienen, das vorzugsweise wenn es nicht mit Licht beaufschlagt wird, also dunkel ist, elektrisch isoliert. Das lichtempfindliche
35 Element ist in diesem Fall als für alle oder für Gruppen von Mikroelektroden gemeinsame, durchgehende Schicht ausgebildet, auf die örtlich auf die anzusteuernenden Mikroelektroden begrenzt Licht gerichtet wird. In diesem Fall muß zur Ansteuerung mit Licht entweder die Kontaktierelektrode oder

1 die Anschlußelektrode und das Substrat, auf das die
Mikroelektroden aufgebracht sind, lichtdurchlässig sein.

5 Werden die lichtempfindlichen Elemente neben den
Kontaktierelektroden oder neben den Anschlußelektroden
angeordnet, so können die Kontaktierelektroden und die
Anschlußelektroden lichtundurchlässig, aus demselben Material
10 hergestellt und in einem Arbeitsgang auf das Substrat
aufgebracht werden.

Die Anschlußelektroden aller oder von Gruppen der
Mikroelektroden können zu einer gemeinsamen Anschlußelektrode
vereinigt sein. Dadurch verringert sich die erforderliche
15 Anzahl an Anschlußleitungen, jedoch können die
Mikroelektroden nicht mehr parallel sondern nur seriell bzw.
in Gruppen parallel angesteuert werden.

Zur Ansteuerung der Mikroelektroden ist bei einer
20 Ausgestaltung der Erfindung eine Lichtfaseroptik vorgesehen,
die vorzugsweise so viele Lichtfasern aufweist, wie die
Anordnung Mikroelektroden umfaßt, so daß zu jeder
Mikroelektrode eine Lichtfaser führt. Dabei können die
Stirnenden der Lichtfasern, aus denen das Licht austritt, als
25 Substrat für die Mikroelektroden dienen.

Bei einer Weiterbildung der Erfindung weist die
Lichtfaseroptik eine Lichtquelle für jede Lichtfaser auf.
Vorzugsweise sind die Lichtquellen zu einer Matrix
30 zusammengefaßte Leuchtdioden.

Die erfindungsgemäße Mikroelektroden-Anordnung läßt sich zur
Ableitung von Impulsen oder zur elektrischen Stimulation von
Nervenzellen in Pflanzen oder Lebewesen implantieren.
35 Beispielsweise ist die erfindungsgemäße Mikroelektroden-
Anordnung als Retina-Implantat verwendbar.

Zur Ansteuerung bestimmter Mikroelektroden der
erfindungsgemäßen Anordnung findet fokussiertes Licht,

1

gemeinsam auf das Substrat S aufgebracht sein (Figur 1a). Bei paralleler Ansteuerung weist jede Mikroelektrode M_1 bis M_n eine Anschlußelektrode A_1 bis A_n auf, die durch eine Isolatorschicht I voneinander getrennt sind. Die Isolatorschicht I ist in einer Ebene mit den Anschlußelektroden A_1 bis A_n auf das Substrat S aufgebracht.

10

Die lichtempfindlichen Elemente sind als durchgehende Schicht P für alle Mikroelektroden M_1 bis M_n gemeinsam auf die Anschlußelektroden A, A_1 bis A_n und ggf. die Isolierschicht I aufgebracht. Auf die die lichtempfindlichen Elemente bildende lichtempfindliche Schicht P sind die Kontaktierelektroden K_1 bis K_n aufgebracht, die sich bei paralleler Ansteuerung über den Anschlußelektroden A_1 bis A_n befinden. Die Kontaktierelektroden K_1 bis K_n sind ebenfalls mit einer Isolatorschicht I voneinander getrennt, die in einer Ebene mit den Kontaktierelektroden K_1 bis K_n auf die lichtempfindliche Schicht P aufgebracht sind. Die Kontaktierelektroden K_1 bis K_n stehen geringfügig über ihre Isolatorschicht I vor.

25

Die als Dünnschichtelemente ausgebildeten Kontaktierelektroden K_1 bis K_n , lichtempfindlichen Elemente P und Anschlußelektroden A, A_1 bis A_n werden durch Aufdampfen, Sputtern oder PECVD (Plasma-Enhanced-Chemical-Vapor-Deposition) auf das Substrat S aufgebracht und mit photolithografischen Methoden mikrostrukturiert.

30

Die Anschlußelektroden A, A_1 bis A_n bestehen aus einem elektrisch gut leitfähigen, vorzugsweise lichtdurchlässigen Material, wie z. B. Indiumzinnoxid (ITO) oder Zinkoxid (ZnO).

35

Die als durchgehende Schicht P ausgebildeten, lichtempfindlichen Elemente können als Dünnschicht-Fotowiderstände, Fotodioden mit PN- oder PIN-Übergang oder als Fototransistoren ausgeführt sein, die in Dünnschichttechnologie aus Materialien wie z. B. amorphem

Silizium (Si), Cadmiumsulfid (CdS) oder Cadmiumselenid (CdSe) hergestellt sein können.

5 Die Kontaktierelektroden K_1 bis K_n bestehen vorzugsweise aus einem biokompatiblen, leitfähigen Material wie z. B. Gold (Au), Platin (Pt), Titan (Ti), Iridium (Ir) und sind durch die biokompatible Isolatorschicht I aus z. B. Siliziumoxid, Siliziumnitrid oder Polyimid voneinander isoliert. Die
10 Kontaktierelektroden können auch aus lichtdurchlässigem Material, wie es für die Anschlußelektroden A, A_1 bis A_n Verwendung findet, hergestellt sein. Ebenso können die Anschlußelektroden A, A_1 bis A_n lichtundurchlässig aus demselben Material wie die Kontaktierelektroden K_1 bis K_n
15 hergestellt sein.

Bei der in Figur 1a dargestellten Ausführungsform der Erfindung ist eine gemeinsame Leitung für alle Mikroelektroden M_1 bis M_n zum Anschluß an eine Meß- oder
20 Stimulationselektronik oder dgl. an der gemeinsamen, durchgehend ausgebildeten Anschlußelektrode A, vorzugsweise in deren Randbereich, angebracht (nicht dargestellt). Bei der in Figur 1b dargestellten Ausführungsform der Erfindung mit voneinander isolierten Anschlußelektroden A_1 bis A_n weisen
25 diese jeweils eigene Anschlußleitungen auf (nicht dargestellt).

Die schematische Darstellung der Figuren 2a und b zeigt die Anwendung der erfindungsgemäßen Mikroelektroden-Anordnungen
30 10 aus Figuren 1a und b zur Ableitung elektrischer Zellpotentiale oder zum elektrischen Stimulieren von Netzwerken biologischer Zellen Ze. Die biologischen Zellen Ze befinden sich in einem zylindrischen Kulturgefäß Ge in einem physiologischen Elektrolyten E. Den Boden des Kulturgefäßes
35 Ge bildet das Substrat S mit der Mikroelektroden-Anordnung M_1 bis M_n aus Figuren 1a und b. Dabei befinden sich die in Figuren 2a und b nicht im einzelnen dargestellten Kontaktierelektroden K_1 bis K_n dicht an Zellmembranen der Zellen Ze und sind dadurch über den Elektrolyten elektrisch

1

leitend mit jeweils einer Zelle Ze verbunden (extrazellulär), wobei ein elektrischer Widerstand (Impedanz) zwischen Zelle Ze und der Kontaktierelektrode K_1 bis K_n der jeweiligen Mikroelektrode M_1 bis M_n besteht.

5

In den physiologischen Elektrolyten E ist eine Referenzelektrode Re aus Metall getaucht, so daß ein elektrisches Potential an jeder gewünschten Stelle des Netzwerks biologischer Zellen Ze mit den Mikroelektroden M_1 bis M_n gemessen oder das Netzwerk biologischer Zellen Ze an allen gewünschten Stellen mit den Mikroelektroden M_1 bis M_n elektrisch stimuliert werden kann.

10

Die auf dem Substrat S aufgebrachten lichtempfindlichen Elemente P_1 bis P_n und Anschlußelektroden A, A_1 und A_n sind in Figuren 2a und b mit ihren Anschlußleitungen Z, Z_1 bis Z_n in Form eines elektrischen Schaltbildes dargestellt.

15

Die Figuren 3 und 4 zeigen eine erfindungsgemäße Mikroelektroden-Anordnung 10 mit spaltenparallel geschalteten Mikroelektroden M_1 bis M_n , wobei der Schnitt gemäß Figur 4 den Figuren 1a und b entspricht. Aufbau und Anordnung der Kontaktierelektroden K_1 bis K_n , die durch eine Isolatorschicht I voneinander isoliert sind, und die darunter liegende lichtempfindliche Dünnschicht P stimmt mit der oben beschriebenen, in Figuren 1a und b dargestellten Anordnung überein. In Figur 3 ist die matrixförmige Anordnung der Mikroelektroden M_1 bis M_n zu sehen. Anschlußelektroden A_1 bis A_n sind als parallele, in einer Spaltenrichtung durchgehende Leiterbahnen ausgebildet, die sich an einem Rand des Substrats S zu Kontaktierflächen Z_1 bis Z_s vergrößern. An den Kontaktierflächen Z_1 bis Z_s werden nicht dargestellte Anschlußkabel zum Anschluß der Mikroelektroden-Anordnung 10 an eine Meß- oder Stimulationselektronik angelötet, angeschweißt oder auf sonstige, ansich bekannte Weise elektrisch leitend angebracht. Die Mikroelektroden M_1 bis M_n sind bei der Ausführungsform gemäß Figuren 3 und 4 zu je eine Spalte umfassenden Gruppen zusammengefaßt. Anstelle von

25

30

35

1

Spalten können beispielsweise auch Kreise oder sonstige Gruppen von Mikroelektroden M_1 bis M_n zusammengefaßt werden.

5

Die Anschlußelektroden A_1 bis A_s sind durch eine Isolatorschicht I voneinander getrennt. Als Materialien für die Kontaktierelektroden K_1 bis K_n , die lichtempfindliche Schicht P, die Anschlußelektroden A_1 bis A_n , die Isolatorschichten I und das Substrat können die selben

10

Materialien wie zu Figuren 1a und b aufgeführt Verwendung finden.

15

Bei der spaltenparallelen Schaltung der Mikroelektroden M_1 bis M_n kann jeweils nur eine Mikroelektrode M_1 bis M_n jeder Spalte angesteuert, d. h. mit ihr abgeleitet oder stimuliert werden. Die Ansteuerung kann zeilenweise oder auch nach einem anderen Muster erfolgen.

20

Die Ansteuerung der erfindungsgemäßen Mikroelektroden-Anordnungen 10, die nachfolgend anhand Figur 3 erläutert wird, erfolgt mittels eines fokussierten oder geformten Lichtstrahls oder eines projizierten Lichtbildes, das beispielsweise unter Verwendung eines Lasers erzeugt oder mittels Glasfasern den Mikroelektroden M_1 bis M_n zugeführt

25

wird. Zur Ansteuerung wird die lichtempfindliche Schicht P im Bereich einer oder mehrerer anzusteuender Mikroelektroden M_1 bis M_n beleuchtet. Der beleuchtete Bereich bildet das lichtempfindliche Element der jeweiligen Mikroelektrode M_1 bis M_n . Der beleuchtete Bereich der lichtempfindlichen

30

Schicht P wird elektrisch leitend, so daß die Kontaktierelektroden K_1 bis K_n der angesteuerten Mikroelektroden M_1 bis M_n elektrisch leitend mit der zugehörigen Anschlußelektrode A_1 bis A_s verbunden ist und das elektrische Potential einer in der Nähe der jeweiligen

35

Mikroelektrode M_1 bis M_n befindlichen, biologischen Zelle (Figuren 2a und b) abgeleitet, d. h. gemessen oder die biologische Zelle elektrisch stimuliert werden kann.

1 Die Ansteuerung erfolgt entweder mittels Auflicht d. h. durch
das Netzwerk biologischer Zellen hindurch von der Seite der
Kontaktierelektroden K_1 bis K_n her. In diesem Fall müssen die
5 Kontaktierelektroden K_1 bis K_n lichtdurchlässig oder seitlich
neben den sie von ihrer Anschlußelektrode A_1 bis A_s
trennenden, das lichtempfindliche Element bildenden
lichtempfindlichen Schicht P angeordnet sein. Ebenso kann die
Ansteuerung mit Durchlicht von der Seite des Substrats S her
10 erfolgen. In diesem Fall muß das Substrat S und müssen die
Anschlußelektroden A_1 bis A_s lichtdurchlässig oder neben der
sie von den Kontaktierelektroden K_1 bis K_n trennenden, das
lichtempfindliche Element bildenden lichtempfindlichen
Schicht P angeordnet sein. Im unbeleuchteten Bereich isoliert
15 die Dünnschicht P. Sie bildet also durch örtlich begrenzte
Beleuchtung im Bereich einer Mikroelektrode M_1 bis M_n im
beleuchteten Bereich das lichtempfindliche Element dieser
Mikroelektrode M_1 bis M_n .

20 Bei Verwendung von amorphen Silizium werden bis zu fünf
Zehnerpotenzen umfassende Widerstandsverhältnisse zwischen
beleuchtet (hell) und unbeleuchtet (dunkel) erreicht. Bei
einer Mikroelektrode M_1 bis M_n mit einer Fläche von $10 \mu\text{m}$ mal
 $10 \mu\text{m}$ und einer Dicke von $0,1 \mu\text{m}$ ergibt sich bei einer
25 Dunkelleitfähigkeit von $\text{Sigma} = 10^{-9} (\text{Ohm} \times \text{cm})^{-1}$ ein
Dunkelwiderstand von $10^{10} \Omega$ und bei Lichtbestrahlung ein
Hellwiderstand von $10^5 \Omega$. Eine Kontaktierelektrode K_1 bis K_n
hat bei der genannten Fläche von $10 \mu\text{m} \times 10 \mu\text{m}$ durch das
Elektrolyt E zur biologischen Zelle Ze einen Widerstand von
30 etwa ebenfalls $10^5 \Omega$, der durch die Helmholtz-Doppelschicht
an der Grenzfläche Metall/Elektrolyt bestimmt wird. Es ergibt
sich ein Gesamtübergangswiderstand von der biologischen Zelle
Ze zur Anschlußelektrode A_1 bis A_s bei Lichtbestrahlung des
lichtempfindlichen Elements P ein Widerstand von etwa 2×10^5
35 Ω . Ihm gegenüber beträgt der Gesamtübergangswiderstand bei
dunklem lichtempfindlichem Element P etwa $10^{10} \Omega$. Es ergibt
sich ein gutes Kontakt/Trenn-Verhältnis durch die
hell/dunkel-Tastung der Mikroelektroden M_1 bis M_n zu ihrer
Ansteuerung.

Da der Abstand zwischen den Mikroelektroden M_1 bis M_n groß gegenüber der Schichtdicke der lichtempfindlichen Schicht P ist, kann auf eine Isolierung der von ihr gebildeten lichtempfindlichen Elemente voneinander verzichtet werden und diese als durchgehende Schicht P ausgeführt sein, wie es beschrieben und dargestellt ist. Die Ansteuerung der Mikroelektroden M_1 bis M_n erfolgt bei dem in Figur 3 dargestellten Ausführungsbeispiel der Erfindung mittels eines in Zeilenrichtung, also quer zu den Anschlußelektroden A_1 bis A_s verlaufenden Lichtbalkens L, der die lichtempfindlichen Elemente in einer Zeile angeordneter Mikroelektroden M_1 bis M_n beleuchtet. Es werden also die Mikroelektroden M_1 bis M_n einer Zeile gleichzeitig angesteuert und die elektrischen Zellpotentiale der von diesen kontaktierten biologischen Zellen Ze über die Anschlußelektroden A_1 bis A_s abgeleitet oder diese biologischen Zellen Ze elektrisch stimuliert. Der Lichtbalken L ist in Spaltenrichtung beweglich (Doppelpfeil in Figur 3). Die Ansteuerung kann selbstverständlich auch in verschiedenen Zeilen erfolgen, also nicht mittels eines Lichtbalkens, sondern mittels auf einzelne Mikroelektroden M_1 bis M_n gerichteter Lichtpunkte, wobei aus jeder Spalte nur eine Mikroelektrode M_1 bis M_n zu einem Zeitpunkt angesteuert werden kann. Ist der Abstand der Mikroelektroden M_1 bis M_n nicht ausreichend groß, so daß sich die Signale nebeneinander liegender Mikroelektroden M_1 bis M_n im vom Lichtbalken L beleuchteten und damit leitfähigen Bereich der lichtempfindlichen Schicht P gegenseitig beeinflussen, so kann kein durchgehender Lichtbalken L zur Ansteuerung der Mikroelektroden M_1 bis M_n Verwendung finden, es muß vielmehr zwischen den Mikroelektroden M_1 bis M_n stets ein dunkler Bereich verbleiben oder aber eine zusätzliche Isolatorschicht zwischen den Anschlußelektroden A_1 bis A_s in der lichtempfindlichen Schicht P angebracht sein (nicht dargestellt).

Bei einer Mikroelektrodenfläche von $10\text{ }\mu\text{m} \times 10\text{ }\mu\text{m}$ und bei $20\text{ }\mu\text{m}$ Elektrodenabstand ergeben sich bei beispielsweise 60

1

Spalten mit jeweils 60 Mikroelektroden insgesamt 3600
Mikroelektroden M_1 bis M_n auf einem Substratfeld mit einer
Fläche von 1,8 mm x 1,8 mm.

5

Bei der Mikroelektroden-Anordnung kann die Ansteuerung der
lichtempfindlichen Elemente gegebenenfalls auch mit einer
Leuchtdiodenmatrix als Substrat oder durch ein projiziertes
Lichtbild erfolgen.

10

15

20

25

30

35

1

5

Patentansprüche

10

1. Mikroelektroden-Anordnung zum orts aufgelösten Ableiten elektrischer Zellpotentiale oder zur elektrischen Stimulation von Netzwerken biologischer Zellen, mit einer Vielzahl von Mikroelektroden, **dadurch gekennzeichnet**, daß jede Mikroelektrode (M_1 bis M_n) eine Kontaktierelektrode (K_1 bis K_n), die mit dem Netzwerk biologischer Zellen (Ze) in elektrischen Kontakt bringbar ist, eine Anschlußelektrode (A , A_1 bis A_n , A_1 bis A_s), die elektrisch leitend mit einem Meßgerät oder dgl. verbindbar ist und ein lichtempfindliches Element (P), das zwischen der Kontaktierelektrode (K_1 bis K_n) und der Anschlußelektrode (A , A_1 bis A_n , A_1 bis A_s) angeordnet ist, aufweist.

25

2. Mikroelektroden-Anordnung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Kontaktierelektrode (K_1 bis K_n) und/oder das lichtempfindliche Element (P) und/oder die Anschlußelektrode (A , A_1 bis A_n , A_1 bis A_s) Dünnschichtelemente sind.

30

3. Mikroelektroden-Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, daß es eine gemeinsame Anschlußelektrode (A , A_1 bis A_s) für alle Mikroelektroden (M_1 bis M_n) oder für eine Gruppe von Mikroelektroden (M_1 bis M_n) aufweist.

35

4. Mikroelektroden-Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet**, daß das lichtempfindliche Element

1

(P) durchgehend über den Bereich aller oder mehrerer Mikroelektroden (M_1 bis M_n) ausgebildet ist.

5

5. Mikroelektroden-Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet**, daß sie eine Lichtfaseroptik zur Ansteuerung seiner Mikroelektroden (M_1 bis M_n) aufweist.

10

6. Mikroelektroden-Anordnung nach Anspruch 5, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Lichtfaseroptik eine Lichtfaser für jede Mikroelektrode (M_1 bis M_n) aufweist.

15

7. Mikroelektroden-Anordnung nach Anspruch 6, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Lichtfasern ein Substrat für die Mikroelektroden (M_1 bis M_n) bilden.

20

8. Mikroelektroden-Anordnung nach Anspruch 6 oder 7, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Lichtfaseroptik eine Lichtquelle für jede Lichtfaser aufweist.

25

9. Mikroelektroden-Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, **dadurch gekennzeichnet**, daß ein fokussierter Lichtstrahl örtlich begrenzt auf ein lichtempfindliches Element (P) einer oder mehrerer Mikroelektroden (M_1 bis M_n) gerichtet ist.

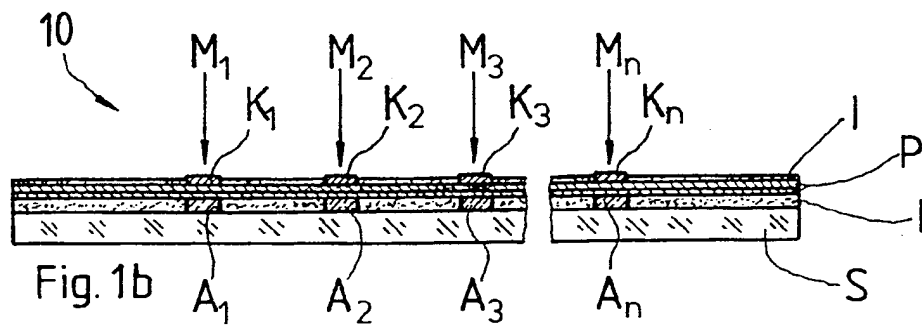
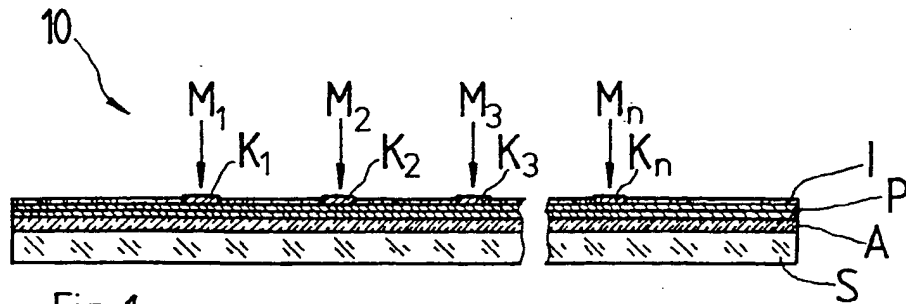
30

10. Mikroelektroden-Anordnung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Ansteuerung mit einer Leuchtdiodenmatrix als Substrat oder durch ein projiziertes Lichtbild erfolgt.

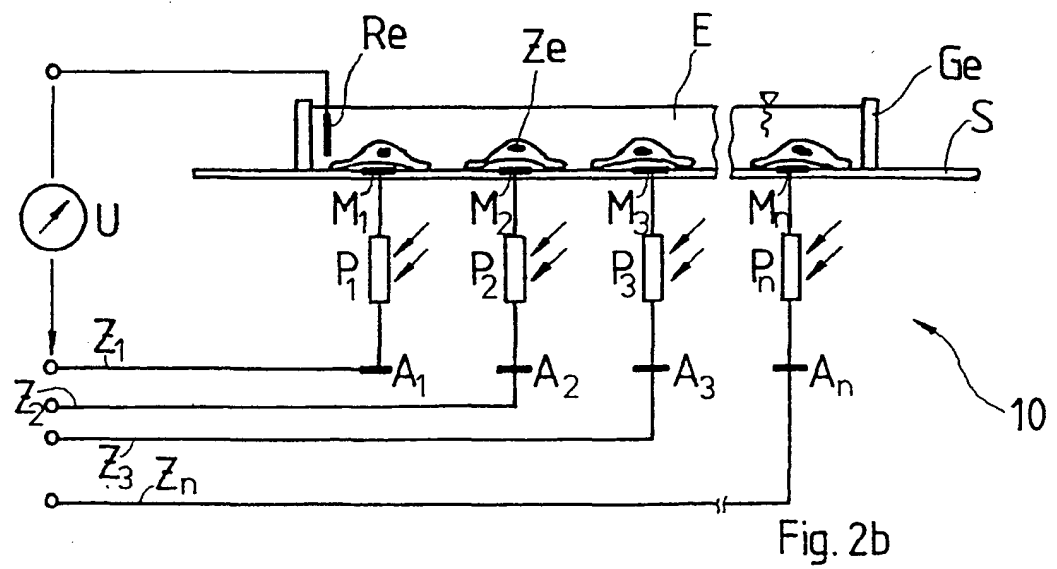
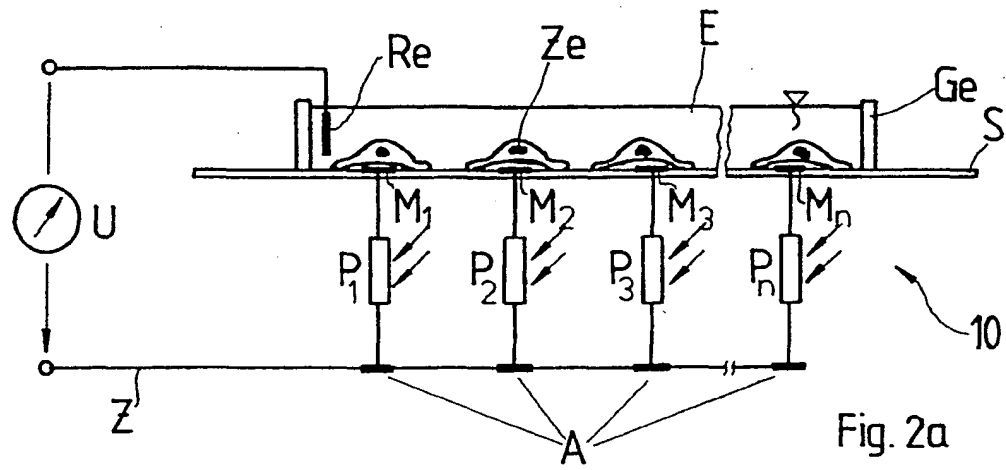
35

11. Verwendung einer Mikroelektroden-Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 10 als Implantat.

1/3



2/3



3/3

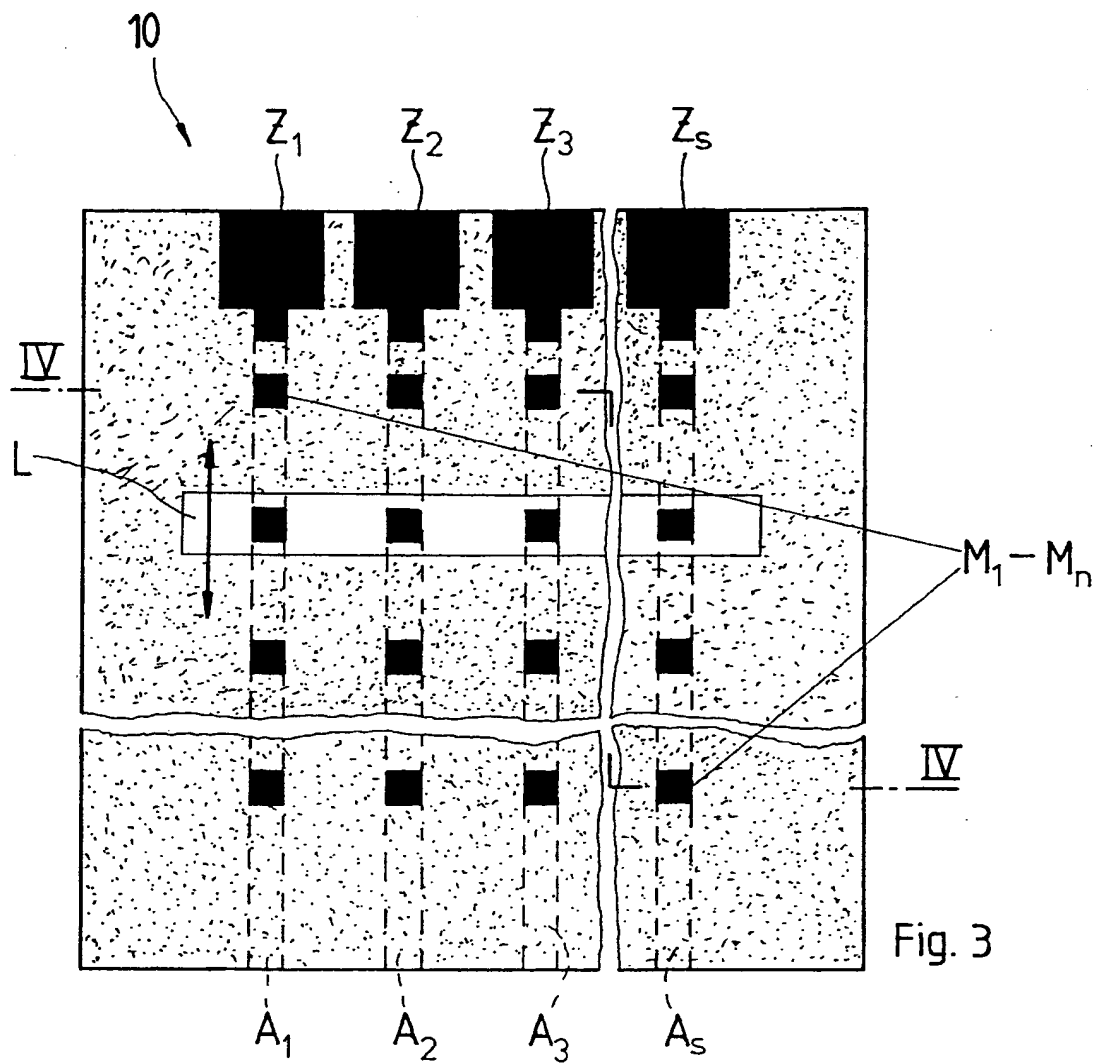


Fig. 3

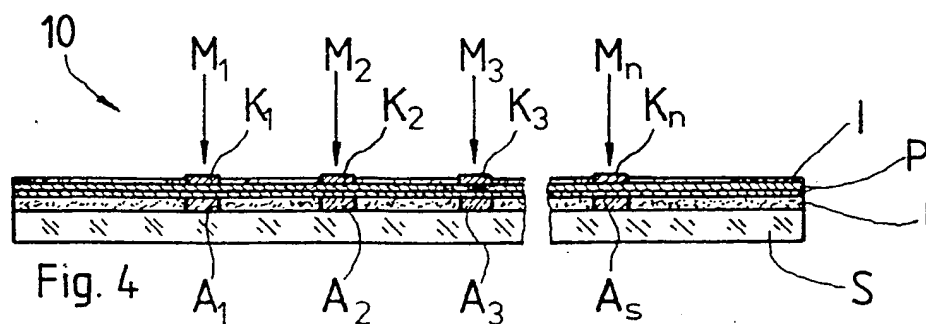


Fig. 4